**Милешко, Леонид Петрович. Разработка и исследование технологических основ формирования легированных анодных пленок диоксида кремния : диссертация ... доктора технических наук : 05.27.01 / Милешко Леонид Петрович; [Место защиты: Юж.-Ур. гос. ун-т].- Таганрог, 2010.- 239 с.: ил. РГБ ОД, 71 11-5/242**